

## Расписание сессии группы М19-208

Ср, 23 дек.	11:05 — 12:40	АТТ	Применение высокочастотной плазмы в технологии  Иванов В.А.  ДОТ
Ср, 23 дек.	12:45 — 14:20	АТТ	Производственная практика (научно-исследовательская работа)  Каплевский А.С., Кирко Д.Л., Савёлов А.С., Николаева В.Е.  ДОТ
Чт, 24 дек.	10:15 — 11:50	ЗАЧ	Физический семинар на английском языке (Physical Seminar in English)  Писарев А.А.  ДОТ
Чт, 24 дек.	12:45 — 14:20	ЗАЧ	Управление интеллектуальной собственностью  Юшков Е.С.  ДОТ
Пт, 25 дек.	17:05 — 18:40	АТТ	Методы анализа поверхности (Methods of Surface Analysis)  Садовский Я.А.  ДОТ
Пт, 25 дек.	19:35 — 21:10	АТТ	Спектроскопия плазмы  Алиева А.И., Кукушкин А.Б.  ДОТ
Чт, 14 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Применение высокочастотной плазмы в технологии  Иванов В.А.  ДОТ
Пн, 18 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Методы анализа поверхности (Methods of Surface Analysis)  Садовский Я.А.  ДОТ
Пт, 22 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Спектроскопия плазмы  Кукушкин А.Б.  ДОТ
Вт, 26 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Производственная практика (научно-исследовательская работа)  Саранцев С.А., Савёлов А.С., Николаева В.Е., Каплевский А.С., Кирко Д.Л.  ДОТ